

国際超電導産業技術研究センター 研究員募集

求人人数：研究員 1 名

所属：超電導工学研究所 材料物性バルク研究部（あるいはデバイス研究開発部）

専門分野：超電導材料・薄膜プロセス，薄膜工学，化学，物理，電気電子

研究分野：材料工学，応用物理学，電気電子工学

業務内容：超電導薄膜材料の開発および評価の研究開発

応募資格：①博士号取得（予定）の方

②超電導材料あるいは薄膜研究の経験のある方

着任時期：平成 23 年 4 月以降、決定後なるべく早い時期

任 期：平成 24 年 3 月 31 日まで（ただし、1 年毎契約更新により最大 3 年まで延長可）

待 遇：年俸 400～500 万円（委細面談による）

勤務時間 原則 9:00～17:30（うち 12:00～13:00 休憩時間）、時間外有

休日 土曜日及び日曜日，国民の祝日，年末年始，創立記念日

有給休暇 有

提出書類：①履歴書（写真貼付），学位取得証明書（コピー），健康診断書

②研究及び社会貢献（学会活動等）に関する実績（2,000 字程度）

③研究業績リスト（原著学術論文，国際会議論文，学会発表等）

④主要原著論文別刷（3 編程度・コピー可）

⑤研究への抱負（2,000 字程度）

⑥推薦書 1 通以上及び推薦者の氏名・肩書・所属・連絡先

※全て A 4 書式にて作成願います。

勤務場所：東京都江東区東雲 1-10-13 国際超電導産業技術研究センター

応募締切：平成 23 年 4 月 20 日まで（別媒体でも併行して募集しているため、期限前に応募があり、面接後採用が決まった場合はこの限りではない）

選考方法：書類審査の後、面接試験

書類送付先：〒135-0062 東京都江東区東雲 1-10-13

財団法人 国際超電導産業技術研究センター

総務部 生駒 賢二

※「研究員公募応募書類」と朱書きし郵送願います。なお、当該書類に記載された個人情報、採用・選考業務のみに利用することを目的とし、ご本人の許可なく第三者へ開示することは一切行いません。採用・選考業務終了後は、責任を持って処分させていただきます。

電話：03-3536-5703 E-mail：ikoma@istec.or.jp